

(半導体プロセス及び装置学士プログラム用)

2025年度 申請入学試験推薦書(案)

年 月 日

私立 高等学校

所在地

学校長氏名 職印

記載責任者

下記の者は、貴学の申請入学試験選抜の要件に該当し、特に優秀な生徒であるので、責任をもって推薦いたします。

出身学科	コース	ローマ字					
		生徒氏名					性別
		生年月日	年	月	日生	(男・女)	
学業	区分	学年			言語能力(CEFR・英語検定等)		
		生徒数	成績順位	評定	評定ランク	種類	取得年月日
	第1学年						
	第2学年						
	第3学年						
人物等							

注1) 評定ランク(5段階)は、Aが学習成績の状況5.0～4.3, Bが4.2～3.5, Cが3.4～2.7, Dが2.6～1.9, Eが1.8以下とする。

言語能力(CEFR・英語検定等)の証明書は、原本又は原本証明のある書面の写しとする。

注2) 申請条件(以下の書類をご確認ください)

卒業証明書 成績表(調査書) パスポートのコピー 推薦書(2通/2名の推薦)

自己紹介動画(5分程度で英語または華語) 財源証明書(USD5,000) 言語能力証明書